**Гавлина Александра Евгеньевна. Интерференционный метод для контроля формы выпуклых оптических поверхностей большого диаметра, основанный на схеме ортогональных лучей;[Место защиты: ФГБУН Научно-технологический центр уникального приборостроения Российской академии наук], 2021**